

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur ersten Auflage	V
Vorwort zur dritten Auflage	IX
Akronyme	XXVII
Formelzeichen, Symbole, Konstanten	XXXV
1 Galvanotechnik – eine Schlüsseltechnologie?.....	1
1.1 Einleitung.....	1
1.2 Beschichtungstechnologien.....	2
1.2.1 Aufdampfen.....	4
1.2.1.1 Chemical Vapor Deposition (CVD).....	4
1.2.1.2 Physical Vapor Deposition (PVD).....	5
1.2.1.3 Sputtern.....	6
1.2.2 Auftragen.....	6
1.2.2.1 Auftragschweißen.....	6
1.2.2.2 Schmelztauchen.....	7
1.2.2.3 Walzplattieren	8
1.2.3 Lackieren.....	8
1.2.3.1 Organische Lacke	9
1.2.3.2 Anorganische Lacke	9
1.2.3.3 Gleitlacke.....	9
1.2.4 Thermisches Spritzen	9
1.2.4.1 Atmosphärisches Plasmaspritzen (APS)	10
1.2.4.2 Niederdruck-Plasmaspritzen (LPPS)	10
1.2.4.3 Flamspritzen.....	11
1.3 Galvanisieren	12
1.3.1 Galvanisierungsverfahren	12
1.3.1.1 Stückgalvanisierung.....	12
1.3.1.2 Massengalvanisierung.....	13
1.3.1.2.1 Trommelgalvanisierung	14
1.3.1.2.2 Glockengalvanisierung	14
1.3.1.3 Durchlaufgalvanisierung.....	14
1.3.1.4 Fertigungsintegrierte Galvanisierung.....	15
1.4 Galvanotechnik und ihre Schlüsselrolle	16
1.4.1 Metallische Schichten	18

1.4.1.1	Chromschichten.....	18
1.4.1.2	Edelmetallschichten	19
1.4.1.3	Nickelschichten	19
1.4.1.4	Zinkschichten.....	19
1.4.1.5	Schichtkombinationen	20
1.4.1.6	Legierungsschichten	20
1.4.1.7	Dispersionsschichten.....	21
1.4.1.8	Umwandlungsschichten	21
1.4.1.9	Anodisierschichten.....	21
1.4.1.10	Galvanoformung	22
1.4.2	Anwendungsbereiche.....	22
1.5	Anforderungen an die Galvanotechnik	25
1.5.1	Qualität und Wirtschaftlichkeit.....	25
1.5.2	Ökologie und Umwelt.....	29
	Literaturverzeichnis	30
2	Galvanisierbare Werkstoffe	33
2.1	Einleitung.....	33
2.2	Metalle.....	33
2.2.1	Aufbau (Fernordnung).....	34
2.2.2	Gitterbaufehler.....	37
2.2.2.1	Nulldimensionale Defekte.....	37
2.2.2.1.1	Leerstellen.....	37
2.2.2.1.2	Zwischengitteratome	39
2.2.2.2	Eindimensionale Defekte	40
2.2.2.2.1	Schraubenversetzungen	40
2.2.2.2.2	Stufenversetzungen	42
2.2.2.2.3	Zweidimensionale Defekte	46
2.2.2.3.1	Krongrenzen.....	47
2.2.2.3.2	Zwillingsgrenzen.....	50
2.2.2.4.4	Dreidimensionale Defekte.....	52
2.2.2.4.1	Blasen.....	52
2.2.2.4.2	Poren.....	52
2.2.2.4.3	Risse	52
2.2.2.5	Auswirkungen	52
2.2.2.5.1	Theoretische Zugfestigkeit.....	53
2.2.3	Bindungsmechanismus	57
2.2.3.1	Elektrische Leitfähigkeit.....	58
2.2.3.2	Thermische Leitfähigkeit	60

2.2.4	Gliederung.....	61
2.2.4.1	Nach Schmelzpunkt	62
2.2.4.2	Nach Dichte.....	63
2.3	Legierungen.....	63
2.3.1	Mischkristallbildung	64
2.3.1.1	Einlagerungsmischkristalle	64
2.3.1.2	Austauschmischkristalle.....	66
2.3.2	Eisenlegierungen (Stähle).....	69
2.3.2.1	Unlegierte Stähle.....	69
2.3.2.2	Niedriglegierte Stähle	70
2.3.2.3	Hochlegierte Stähle.....	70
2.3.2.4	Grundstähle	71
2.3.2.5	Qualitätsstähle	71
2.3.2.6	Edelstähle	72
2.3.2.7	Nichtrostende Stähle	72
2.3.2.8	Baustähle.....	73
2.3.2.9	Einsatzstähle.....	74
2.3.2.10	Schnellarbeitsstähle	74
2.3.3	Legierungselemente.....	75
2.3.4	Eigenschaften.....	77
2.3.5	Aluminiumlegierungen.....	77
2.3.5.1	Aluminium-Gusslegierungen.....	78
2.3.5.2	Aluminium-Knetlegierungen.....	79
2.3.5.3	Aushärtbare Aluminiumlegierungen	80
2.3.5.4	Nichtaushärtbare Aluminium-Knetlegierungen	80
2.3.6	Eigenschaften	81
2.3.7	Zink- und Kupferlegierungen.....	81
2.3.7.1	Zinklegierungen	81
2.3.7.2	Kupferlegierungen	83
2.3.7.2.1	Kupfer-Knetlegierungen	83
2.3.7.2.2	Kupfer-Gusslegierungen	85
2.3.7.2.3	Weitere Kupferlegierungen	86
2.3.8	Gitterbaufehler und sonstige Materialfehler.....	87
2.4	Kunststoffe.....	88
2.4.1	Aufbau (Nahordnung)	89
2.4.2	Amorphe Polymere.....	90
2.4.3	Teilkristalline Polymere.....	92
2.4.4	Elektrisch leitende Polymere.....	96
2.4.4.1	Methoden der Leitfähigkeitserzeugung	97

2.4.4.1.1	Füllermethode	97
2.4.4.1.2	Dotierung.....	99
2.4.4.2	Thermische und zeitliche Stabilität.....	105
2.4.4.3	Anwendungsmöglichkeiten	108
2.4.5	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS).....	109
2.5	Verbundwerkstoffe	110
2.5.1	Klassifizierung.....	111
2.5.1.1	Teilchenverbundwerkstoffe	112
2.5.1.2	Faserverbundwerkstoffe	112
2.5.1.3	Schichtverbundwerkstoffe	113
2.5.1.4	Durchdringungsverbundwerkstoffe.....	114
2.6	Keramische Werkstoffe.....	114
2.6.1	Herstellung	115
2.6.2	Klassifizierung.....	116
2.6.2.1	Oxidkeramiken.....	116
2.6.2.2	Nichtoxidkeramiken.....	117
2.6.3	Eigenschaften.....	117
2.6.4	Anwendungsgebiete.....	119
	Literaturverzeichnis	119
3	Elektrolyte zur Abscheidung metallischer Schichten	123
3.1	Einleitung.....	123
3.2	Ionen im elektrischen Feld	124
3.3	Einfache und komplexe Ionen	127
3.4	Abscheidungselektrolyte	131
3.4.1	Galvanische Elektrolyte.....	131
3.4.1.1	Saure Elektrolyte.....	131
3.4.1.2	Neutrale Elektrolyte	133
3.4.1.3	Alkalische Elektrolyte	134
3.4.1.3.1	Cyanidhaltige Elektrolyte	134
3.4.1.3.2	Cyanidfreie Elektrolyte	136
3.4.1.4	Elektrolytzusätze.....	137
3.4.1.4.1	Glanzbildner	137
3.4.1.4.2	Einebner.....	141
3.4.1.4.3	Netzmittel/Tenside	144
3.4.1.5	Elektrolyteigenschaften.....	146
3.4.1.5.1	Elektrische Leitfähigkeit	146
3.4.1.5.2	Deckfähigkeit	150
3.4.1.5.3	Makro-Streufähigkeit	152

3.4.1.5.4	Mikro-Streufähigkeit	156
3.4.2	Außenstromlose Elektrolyte.....	157
3.4.2.1	Bestandteile.....	158
3.4.2.1.1	Metallsalze	158
3.4.2.1.2	Reduktionsmittel.....	160
3.4.2.1.3	Komplexbildner	162
3.4.2.1.4	Stabilisatoren	163
3.4.2.1.5	Beschleuniger.....	164
3.4.2.1.6	pH-Regulatoren	164
3.4.2.2	Abscheidungsgeschwindigkeit	165
3.4.2.3	Schichtzusammensetzung	166
3.4.2.4	Elektrolytüberwachung.....	166
3.4.2.4.1	Temperatur	167
3.4.2.4.2	pH-Wert	168
3.4.2.5	Chemische Vernicklung	169
3.4.2.5.1	Nickelsalz.....	169
3.4.2.5.2	Reduktionsmittel.....	170
3.4.2.5.3	Komplexbildner	170
3.4.2.5.4	Stabilisatoren	171
3.4.2.5.5	Beschleuniger.....	171
3.4.2.5.6	pH-Regulatoren	171
3.4.2.5.7	Netzmittel	172
3.4.2.5.8	Prozessablauf	172
3.4.2.5.9	Standzeit	173
3.4.2.5.10	Einsatzgebiete	175
3.4.2.6	Chemische Verkupferung.....	175
3.4.2.6.1	Kupfersalz	175
3.4.2.6.2	Komplexbildner	175
3.4.2.6.3	Reduktionsmittel	177
3.4.2.6.4	Stabilisatoren	177
3.4.2.6.5	pH-Regulatoren	178
3.4.2.6.6	Kupferbäder	178
3.4.2.6.7	Reaktionsablauf	179
3.4.2.6.8	Einsatzgebiete	180
	Literaturverzeichnis	183
4	Verfahren zur Abscheidung metallischer Schichten.....	187
4.1	Einleitung.....	187
4.2	Chemische Metallabscheidung	187

4.2.1	Reduktionsverfahren	188
4.2.1.1	Abscheidung von Metallschichten	189
4.2.1.2	Abscheidung von Legierungsschichten	190
4.2.1.3	Abscheidung von Dispersionsschichten.....	192
4.2.1.3.1	Hartstoffe.....	194
4.2.3.1.2	Trockenschmierstoffe.....	195
4.2.1.4	Schichtdickenverteilung	196
4.3	Elektrochemische Metallabscheidung	198
4.3.1	Gleichstromverfahren	200
4.3.1.1	Abscheidung von Metallschichten	202
4.3.1.2	Abscheidung von Legierungsschichten	205
4.3.1.2.1	Abscheidung von Messing	210
4.3.1.3	Abscheidung von Dispersionsschichten.....	216
4.3.1.4	Abscheidung von „Sandwich-Schichten“	221
4.3.1.5	Schichtdickenverteilung	223
4.3.2	Pulsstromverfahren	228
4.3.2.1	Abscheidung von Metallschichten	231
4.3.2.2	Abscheidung von Legierungsschichten	234
4.3.2.3	Abscheidung von Multilayern	236
4.3.2.4	Abscheidung von Dispersionsschichten.....	240
4.3.2.5	Schichtdickenverteilung	241
4.3.3	Laserinduzierte Metallabscheidung.....	244
4.3.3.1	Elektrochemische Methode	244
4.3.3.2	Chemische Methode.....	250
4.3.3.3	Oberflächenmorphologie.....	250
4.3.3.4	Anwendungsgebiete	250
	Literaturverzeichnis	252
5	Atomistische Deutung der Schichtentstehung	257
5.1	Einleitung.....	257
5.2	Wanderung der Metallionen im Elektrolyten	257
5.2.1	Transportmechanismen.....	259
5.2.1.1	Konvektion.....	259
5.2.1.2	Diffusion.....	260
5.2.1.3	Migration	261
5.3	Hydratationsverhalten von Metallionen	262
5.3.1	Entladung von Metallionen	265
5.4	Phasengrenze Kathode/Elektrolyt	266
5.4.1	NERNSTSche Diffusionsschicht.....	267

5.4.1.1	Gleichstrom-Elektrolyse	267
5.4.1.2	Pulsstrom-Elektrolyse	270
5.4.2	Elektrolytische Doppelschicht.....	271
5.4.2.1	Gleichstrom-Elektrolyse	273
5.4.2.1.1	HELMHOLTZ-PERRIN-Modell	273
5.4.2.1.2	GOUY-CHAPMAN-Modell.....	274
5.4.2.1.3	STERN-GRAHAM-Modell	276
5.4.2.2	Pulsstrom-Elektrolyse	279
5.4.3	Reaktionshemmungen.....	280
5.4.3.1	Überspannungen.....	280
5.4.3.1.1	Konzentrationsüberspannung.....	281
5.4.3.1.2	Reaktionsüberspannung.....	281
5.4.3.1.3	Diffusionsüberspannung.....	282
5.4.3.1.4	Durchtrittsüberspannung.....	282
5.4.3.1.5	Widerstandsüberspannung	283
5.4.3.1.6	Kristallisationsüberspannung.....	283
5.5	Elektrokristallisation.....	284
5.5.1	Keimbildung	285
5.5.1.1	Homogene Keimbildung	285
5.5.1.2	Heterogene Keimbildung	287
5.5.2	Keimbildung auf der Kathodenoberfläche.....	290
5.5.2.1	Nulldimensionale Keime.....	292
5.5.2.2	Eindimensionale Keime.....	292
5.5.2.3	Zweidimensionale Keime	292
5.5.2.4	Dreidimensionale Keime.....	293
5.5.2.4.1	Kugelförmige Keime.....	295
5.5.2.4.2	Scheibenförmige Keime.....	296
5.5.2.4.3	Ellipsoidförmige Keime	297
5.5.3	Keimwachstum	297
5.5.3.1	KOSSEL-STRANSKI-Modell	298
5.5.3.2	Wachstumstypen.....	299
5.5.3.2.1	Feldorientierter Isolationstyp (FI-Typ)	300
5.5.3.2.2	Basisorientierter Reproduktionstyp (BR-Typ).....	300
5.5.3.2.3	Feldorientierter Texturtyp (FT-Typ).....	301
5.5.3.2.4	Unorientierter Dispersionstyp (UD-Typ)	302
5.5.3.2.5	Zwilligsübergangstyp (Z-Typ)	302
5.5.3.3	FRANK-Modell	303
5.5.4	Einflussparameter.....	306
5.5.4.1	Substrat	306

5.5.4.1.1	VOLMER-WEBER-Wachstumsmodell	307
5.5.4.1.2	FRANK-VAN-DER-MERWE-Wachstumsmodell	308
5.5.4.1.3	STRANSKI-KRASTANOV-Wachstumsmodell	308
5.5.4.2	Fremdatome	308
5.5.4.3	Stromdichte	309
5.6	Whisker	311
5.6.1	Whiskerbildung	313
5.6.2	Whiskerwachstum	314
5.6.2.1	Diffusionsgesteuertes Wachstum	314
5.6.2.2	Stressinduziertes Wachstums	315
5.6.2.3	Spiralförmiges Wachstum	316
5.6.3	Bedeutung	317
5.6.3.1	Zinn-Whisker	317
	Literaturverzeichnis	320
6	In-situ Beobachtung der Schichtentstehung	323
6.1	Einleitung	323
6.2	Rastersondenmikroskopie (SPM)	323
6.2.1	Rastertunnelmikroskopie (STM)	326
6.2.1.1	Grundlagen, Verfahren	327
6.2.1.2	In-situ Rastertunnelmikroskopie	336
6.2.1.2.1	VOLMER-WEBER-Mechanismus	338
6.2.1.2.2	FRANK-VAN-DER-MERWE-Mechanismus	340
6.2.1.2.3	STRANSKI-KRASTANOV-Mechanismus	341
6.2.1.2.4	Einfluss von Elektrolytzusätzen	343
6.2.1.2.5	Oberflächentopographie	346
6.2.1.2.6	Wachstumsspiralen	350
6.2.2	Rasterkraftmikroskopie (RKM)	352
6.2.2.1	Grundlagen, Verfahren	352
6.2.2.2	In-situ Rasterkraftmikroskopie	358
6.2.2.2.1	Oberflächenvorbehandlung	359
6.2.2.2.2	Oberflächenaktivierung	362
6.2.2.2.3	Durchkontaktierung von Leiterplatten	363
6.2.2.2.4	Oberflächenmorphologie	365
	Literaturverzeichnis	368
7	Bestimmung der Haftfestigkeit metallischer Schichten	373
7.1	Einleitung	373
7.2	Metall/Metall-Haftung	374

7.2.1	Diffusionstheorie	374
7.3	Polymer/Metall-Haftung	382
7.3.1	„Druckknopf“-Theorie	383
7.3.2	Benetzungstheorie	386
7.3.3	Elektrostatische Theorie	386
7.4	Prüfmethoden	388
7.4.1	Qualitative Prüfverfahren	389
7.4.1.1	Biege-Test	390
7.4.1.2	Dornbiege-Test	390
7.4.1.3	Gitterschnitt-Test	390
7.4.1.4	Reib-Test	391
7.4.1.5	Feil-Test	391
7.4.1.6	Hammerschlag-Test	392
7.4.1.7	Tiefungs-Test	392
7.4.1.8	Elektrolytischer Test	393
7.4.1.9	Torsions-Test	394
7.4.1.10	Wickel-Test	394
7.4.2	Quantitative Prüfverfahren	395
7.4.2.1	Abschäl-Test	395
7.4.2.2	Kobaltkegel-Test	397
7.4.2.3	OLLARD-Test	398
7.4.2.4	Abzugversuch	399
7.4.2.5	Ritz-Test	401
7.4.3	Zerstörungsfreie Prüfverfahren	403
7.4.3.1	Thermoschock-Test	403
7.4.3.2	Ultraschall-Test	405
7.4.3.3	Schallemissions-Test	407
7.4.3.4	Ultraschallmikroskopie	409
	Literaturverzeichnis	411
8	Bestimmung der Dicke metallischer Schichten	413
8.1	Einleitung	413
8.2	Definitionen nach DIN EN ISO 2064	413
8.2.1	Wesentliche Fläche	413
8.2.2	Referenzfläche	413
8.2.3	Messstelle	414
8.2.4	Schichtdicke	414
8.2.5	Örtliche Schichtdicke	414
8.2.6	Kleinste örtliche Schichtdicke	414

8.2.7	Größte örtliche Schichtdicke	414
8.2.8	Mindestschichtdicke.....	414
8.2.9	Höchstsenschichtdicke.....	414
8.3	Theoretische Abschätzung	415
8.4	Experimentelle Bestimmung	420
8.4.1	Zerstörende Verfahren.....	422
8.4.1.1	Mikroskopische Verfahren	422
8.4.1.1.1	Querschliffverfahren	427
8.4.1.1.2	Schrägschliffverfahren.....	436
8.4.1.1.3	Einschliffverfahren	439
8.4.1.2	Coulometrisches Verfahren	443
8.4.1.2.1	STEP-Test	448
8.4.2	Zerstörungsfreie Verfahren	452
8.4.2.1	Wirbelstromverfahren	453
8.4.2.2	Röntgenfluoreszenz-Verfahren	460
8.4.2.2.1	Kontinuierliche Messung	466
8.4.2.2.2	Standardfreie Messung	468
8.4.3	In-situ-Verfahren	470
8.4.3.1	Inselmethode	470
8.4.3.2	Optipulse-Methode	474
8.4.3.2.1	Optimierungsmaßnahmen	475
8.4.3.2.2	Wirksame Pulsform	476
8.4.3.2.3	Zugabe von Additiven	477
8.4.3.2.4	Beeinflussung der Kupferqualität	478
8.4.3.2.5	Bestimmung der Schichtdicke.....	480
	Literaturverzeichnis	481
9	Bestimmung der Zusammensetzung metallischer Schichten	483
9.1	Einleitung.....	483
9.1.1	Auflösungsvermögen.....	488
9.1.2	Informationstiefe.....	489
9.1.3	Nachweisgrenze.....	492
9.1.4	Empfindlichkeit	492
9.2	Massenspektrometrische Methoden	492
9.2.1	Ionenstreuungs-Spektrometrie (ISS).....	494
9.2.2	Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)	498
9.2.2.1	Stationäre Sekundärionen-Massenspektrometrie (SSIMS).....	502
9.2.2.2	Dynamische Sekundärionen-Massenspektrometrie (DSIMS)	502
9.2.3	Sekundärneutralteilchen-Massenspektrometrie (SNMS)	505

9.2.3.1	Direkte Beschussmethode (DBM).....	507
9.2.3.2	Separate Beschussmethode (SBM).....	507
9.2.3.3	Externe Beschussmethode (EBM).....	507
9.3	Elektronenspektroskopische Methoden	511
9.3.1	AUGER-Elektronenspektroskopie (AES).....	513
9.3.1.1	Raster-AUGER-Mikroanalyse (SAM)	519
9.3.2	Elektronenspektroskopie für chemische Analyse (ESCA).....	520
9.3.2.1	Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie (UPS).....	521
9.3.2.2	RÖNTGEN-Photoelektronenspektroskopie (XPS)	522
9.4	Mikroanalyse.....	527
9.4.1	Energiedispersive Röntgenanalyse (EDX)	532
9.4.1.1	Qualitative EDX-Analyse	535
9.4.1.1.1	Punktanalyse	537
9.4.1.1.2	Linienanalyse	537
9.4.1.1.3	Elementsverteilungsbild	538
9.4.1.2	Quantitative EDX-Analyse.....	540
9.4.1.2.1	Ordnungszahl-Korrekturfaktor	541
9.4.1.2.2	Absorptions-Korrekturfaktor	541
9.4.1.2.3	Fluoreszenz-Korrekturfaktor	542
9.4.2	Wellenlängendispersive Röntgenanalyse (WDX).....	543
9.4.2.1	BRAGGSches Reflexionsgesetz	544
9.4.2.2	WDX vs. EDX	549
9.5	Glimmentladungsspektroskopie (GDOES)	549
	Literaturverzeichnis	557
10	Darstellung der Gitterstruktur metallischer Schichten	563
10.1	Einleitung.....	563
10.2	Raumgitter	564
10.3	Gittertypen von Metallschichten	565
10.3.1	Kubisches Gitter.....	565
10.3.1.1	Kubisch-primitiv	566
10.3.1.2	Kubisch-raumzentriert	568
10.3.1.3	Kubisch-flächenzentriert	571
10.3.1.3.1	Diamantgitter	574
10.3.2	Hexagonales Gitter	575
10.3.2.1	Hexagonal-primitiv.....	575
10.3.2.2	Hexagonal dichtester Packung	576
10.3.3	Tetragonales Gitter	582
10.4	Indizierung von Gitterebenen und Richtungen	584

10.4.1	MILLERSche Indizierung	584
10.4.2	MILLER-BRAVAIS-Indizierung	590
10.5	Gleitsysteme	595
10.5.1	Kubisch-raumzentriertes Gitter	596
10.5.2	Kubisch-flächenzentriertes Gitter	597
10.5.3	Hexagonales Gitter	599
10.6	Gittertypen von Legierungsschichten	602
10.6.1	Austauschmischkristalle	602
10.6.2	Einlagerungsmischkristalle	604
10.6.2.1	Gitterlücken	605
10.6.2.1.1	Tetraederlücken	605
10.6.2.1.2	Oktaederlücken	606
	Literaturverzeichnis	608
11	Bestimmung der Eigenspannungen metallischer Schichten	609
11.1	Einleitung	609
11.1.1	Chemische Fehlordnungen	609
11.1.2	Strukturelle Fehlordnungen	610
11.2	Arten von Eigenspannungen	612
11.2.1	Eigenspannungen 1. Art	612
11.2.1.1	Eigendruckspannung	613
11.2.1.2	Eigenzugspannung	613
11.2.2	Eigenspannungen 2. Art	614
11.2.3	Eigenspannungen 3. Art	615
11.3	Epitaxie-Effekte	617
11.4	Messverfahren	618
11.4.1	Zweistreifen-Methode	619
11.4.2	Spiralkontraktometer	621
11.4.3	Disk-Tensometer	624
11.4.4	IS-Meter TM	626
11.4.5	In-situ-Messsystem MSM 200	628
11.4.6	Röntgenographische Bestimmung	630
11.4.6.1	$\sin^2 \psi$ -Verfahren	631
11.5	Reduzierung/Beseitigung	634
11.5.1	Thermische Nachbehandlung	634
11.5.2	Optimierung der Zusammensetzung	635
	Literaturverzeichnis	636

12 Bestimmung der mechanischen Eigenschaften metallischer Schichten	639
12.1 Einleitung	639
12.2 Elastisches Verhalten	639
12.2.1 Normalbeanspruchung	640
12.2.1.1 Spannungs-Dehnungs-Diagramm	641
12.2.2 Scherbeanspruchung	642
12.2.2.1 Zusammenhang zwischen Schub- und Zugspannung	645
12.3 Plastisches Verhalten	646
12.3.1 Mechanismus	648
12.3.2 HALL-PETCH-Beziehung	651
12.4 Mikrohärte	652
12.4.1 Messmethoden	653
12.4.1.1 VICKERS-Verfahren	653
12.4.1.2 KNOOP-Verfahren	656
12.4.1.3 Instrumentierte Eindringprüfung	658
12.4.1.3.1 MARTENS-Härte	662
12.4.1.3.2 Eindringhärte	664
12.4.1.3.3 Eindringmodul	664
12.4.1.3.4 Verformungsarbeit	665
Literaturverzeichnis	666
13 Untersuchung des Verschleißverhaltens metallischer Schichten	667
13.1 Einleitung	667
13.2 Reibung	667
13.2.1 Reibungszahl	669
13.2.2 Reibungszustände	671
13.2.2.1 Festkörperreibung	671
13.2.2.2 Flüssigkeitsreibung	671
13.2.2.3 Grenzreibung	671
13.2.2.4 Mischreibung	671
13.2.2.5 Gasreibung	672
13.2.2.6 STRIBECK-Kurve	672
13.2.3 Maßnahmen zur Reibungsverminderung	674
13.3 Verschleiß	675
13.3.1 Verschleißbetrag	676
13.3.1.1 Verschleiß-Messgrößen	676
13.3.2 Verschleißmechanismen	677
13.3.2.1 Adhäsion	678
13.3.2.2 Abrasion	680

13.3.2.3	Tribooxidation	682
13.3.2.4	Oberflächenzerrüttung	683
13.3.3	Verschleißprüfung.....	684
13.3.3.1	Modellversuche	685
13.3.3.1.1	Falex-Tester	685
13.3.3.1.2	TABER-Abraser	686
13.3.3.1.3	Gekreuzte Zylinder.....	687
13.3.3.1.4	Stift-Scheibe-Tribometer	688
13.3.3.1.5	TOG-Prüfstand	690
	Literaturverzeichnis	692
14	Bestimmung der physikalischen Eigenschaften metallischer Schichten ..	693
14.1	Einleitung.....	693
14.2	Schmelzpunkt.....	693
14.3	Dichte.....	694
14.3.1	Bestimmung durch Wägung	695
14.3.2	Bestimmung mit Pyknometer	695
14.3.3	Bestimmung mit hydrostatischer Waage	696
14.4	Reflexionsvermögen	698
14.5	Elektrische Eigenschaften.....	703
14.5.1	Spezifischer elektrischer Widerstand.....	703
14.5.2	Spezifische elektrische Leitfähigkeit.....	705
14.5.3	Kontaktwiderstand	706
14.6	Thermische Leitfähigkeit.....	706
14.6.1	Thermischer Ausdehnungskoeffizient	708
14.7	Magnetische Eigenschaften	709
14.7.1	Magnetisierung	710
14.7.2	CURIE-Temperatur	712
14.8	Benetzbarkeit	713
14.8.1	Oberflächenenergie	714
14.8.1.1	YOUNGSche Gleichung	715
14.8.1.1.1	Bestimmung des Benetzungswinkels	718
14.8.2	Lötbarkeit.....	719
14.8.2.1	Prüfmethoden.....	721
14.8.2.1.1	Benetzungswaage	722
14.8.3	Schweißbarkeit.....	724
14.8.4	Bondbarkeit.....	726
	Literaturverzeichnis	729

15 Einfluss metallischer Schichten auf Bauteileigenschaften	731
15.1 Einleitung	731
15.2 Wasserstoffversprödung	732
15.2.1 Mechanismus	735
15.3 Dauerwechselfestigkeit	740
15.3.1 WÖHLER-Kurve	742
15.4 Porigkeit	744
15.4.1 Nachweismethoden	747
15.4.1.1 Ferroxyl-Test	747
15.4.1.2 Salzsprühtest	747
15.4.1.3 KESTERNICH-Test	749
15.4.1.4 Acrylamid-Gel-Test	750
Literaturverzeichnis	752
16 Bestimmung der Duktilität metallischer Schichten	753
16.1 Einleitung	753
16.2 Messverfahren	754
16.2.1 Duktilitätsmessung am Substrat-Schicht-Verbund	756
16.2.1.1 Der einfache Biegetest	757
16.2.1.2 Der Biegeversuch	758
16.2.1.3 Der zylindrische Dornbiegeversuch	759
16.2.1.4 Der konische Dornbiegeversuch	760
16.2.1.5 Der Spiralbiegeversuch	760
16.2.1.6 Der Drei-/Vier-Punkt-Biegeversuch	761
16.2.1.7 Der mechanische Wölbungsversuch	762
16.2.2 Duktilitätsmessung an Schichtfolien	765
16.2.2.1 Herstellung von Schichtfolien	765
16.2.2.2 Der Zugversuch	766
16.2.2.3 Der Tiefungsversuch	768
16.2.2.4 Der hydraulische Wölbungsversuch	768
16.2.2.5 Hydraulischer Wölbungsversuch vs. Zugversuch	774
Literaturverzeichnis	776
17 Korrosionsbeständigkeit metallischer Schichten	777
17.1 Einleitung	777
17.2 Die Triebkraft der Korrosion	778
17.3 Korrosionsmechanismen	778
17.3.1 Chemische Korrosion	778
17.3.2 Elektrochemische Korrosion	780

XXVI Inhaltsverzeichnis

17.3.2.1	Galvanische Elemente	780
17.3.2.2	Korrosionselemente	786
17.4	Korrosionsschutz	787
17.4.1	Metallische Überzüge	789
17.4.1.1	Korrosionsverhalten	791
17.5	Korrosionsprüfungen	793
	Literaturverzeichnis	794
	Stichwortverzeichnis	795